

04;07

© 1993 г.

**ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПРЕДЫОНИЗАЦИИ,  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ И КОНЦЕНТРАЦИИ ГАЗА  
НА ДИНАМИКУ ДУГООБРАЗОВАНИЯ  
В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ РАЗРЯДЕ XeCl ЛАЗЕРА**

*Н. С. Белокриницкий, В. Н. Горшков, А. И. Шедрин*

Исследуется влияние неоднородностей ультрафиолетовой предыонизации, электрического поля и концентрации газовой смеси на динамику разряда и излучения XeCl лазера в условиях развития ступенчато-ионизационной неустойчивости. Показано, что при изменении неоднородности начальной ионизации от 1 до 50% длительность генерации, определяющаяся временем дугообразования, уменьшается от 80 до 40 нс. Отклонение электрического поля (концентрации газа) в локальной области от среднего значения на величину порядка 1% приводит к сокращению длительности устойчивого горения разряда до  $\tau_b \approx 30$  нс (в случае однородного поля  $\tau_b \approx 100$  нс).

Самостоятельный разряд атмосферного давления с УФ (ультрафиолетовой) предыонизацией в настоящее время широко используется как средство накачки эксимерных лазеров на галогенидах инертных газов [1–3]. Условием эффективного использования такого разряда для создания инверсной населенности является диффузионный режим горения. УФ предыонизация — это один из способов, позволяющий в лазерах высокого давления управлять длительностью и объемом разряда путем подавления процесса дугообразования.

В настоящей работе исследуется влияние неоднородности УФ предыонизации, а также неоднородности электрического поля и плотности газовой смеси на динамику разряда и излучения XeCl лазера в условиях развития ступенчато-ионизационной неустойчивости. Численное моделирование кинетики многокомпонентной плазмы проведено на примере эксимерного лазера с компонентным составом He:Xe:HCl=100:1:0.4 при полном давлении  $p = 2$  атм. Данная работа является продолжением наших исследований устойчивости самостоятельного разряда, начатых в [4–6].

Расчеты показали, что при изменении неоднородности начальной предыонизации от 1 до 50% время дугообразования и соответственно длительность лазерной генерации уменьшается с 80 до 40 нс. Влияние неоднородностей электрического поля и плотности газовой смеси более значительное. Отклонение поля от среднего значения на величину  $\sim 1\%$  приводит к сокращению времени устойчивого горения разряда.

Номер процесса	Реакция	Обозначение	Константа, см <sup>3</sup> /с, с <sup>-1</sup> , см <sup>2</sup>	Литература
1	$e + Xe \rightarrow Xe^* + e$	$k_1$	$k_1 - k_{10}$ рас- считывались	
2	$e + Xe \rightarrow Xe^{**} + e$	$k_2$	с помощью	
3	$e + Xe^* \rightarrow Xe^{**} + e$	$k_3$	уравнения	
4	$e + Xe \rightarrow Xe^+ + 2e$	$k_4$	Больцмана	
5	$e + Xe^* \rightarrow Xe^+ + 2e$	$k_5$		
6	$e + Xe^{**} \rightarrow Xe^+ + 2e$	$k_6$		
7	$e + HCl \rightarrow HCl(v) + e$	$k_7$		
8	$e + HCl \rightarrow H + Cl^-$	$k_8$		
9	$e + HCl(v) \rightarrow H + Cl^-$	$k_9$		
10	$e + HCl \rightarrow HCl^* + e$	$k_{10}$		
11	$Xe^* + Xe^* \rightarrow Xe + Xe^+ + e$	$k_{11}$	$5 \cdot 10^{-10}$	[7]
12	$Xe^{**} \rightarrow Xe^* + \hbar\omega'$	$k_{12}$	$1.5 \cdot 10^7$	[7]
13	$Xe^* + HCl \rightarrow H + Cl + Xe$	$k_{13}$		
14	$Xe^* + HCl(v) \rightarrow H + Cl + Xe$	$k_{14}$		
15	$Xe^{**} + HCl \rightarrow XeCl^* + H$	$k_{15}$	$5.6 \cdot 10^{-10}$	[8]
16	$Xe^{**} + HCl(v) \rightarrow XeCl^* + H$	$k_{16}$		
17	$Xe^* + HCl(v) \rightarrow XeCl^* + H$	$k_{17}$	$2 \cdot 10^{-10}$	[8]
18	$Xe^+ + Cl^- \rightarrow XeCl^*$	$k_{18}$	По формулам Фланери	
19	$XeCl^* + e \rightarrow Xe + Cl + e$	$k_{19}$	$2 \cdot 10^{-7}$	
20	$XeCl^* + HCl \rightarrow Xe + Cl + HCl$	$k_{20}$	$8 \cdot 10^{-10}$	
21	$XeCl^* \rightarrow XeCl(X) + \hbar\omega$	$k_{21}$	$9 \cdot 10^7$	
22	$XeCl^* + \hbar\omega \rightarrow XeCl(X) + 2\hbar\omega$	$\sigma_1$	$4 \cdot 10^{-16}$	[7]
23	$Cl^- + \hbar\omega \rightarrow Cl + e$	$\sigma_2$	$2.1 \cdot 10^{-17}$	
24	$Xe^* + \hbar\omega \rightarrow Xe^+ + e$	$\sigma_3$	$6 \cdot 10^{-20}$	
25	$Xe^{**} + \hbar\omega \rightarrow Xe^+ + e$	$\sigma_4$	$7.6 \cdot 10^{-18}$	[8]
26	$XeCl(X) \rightarrow Xe + Cl$	$k_{26}$	$2 \cdot 10^{-9}$	

да до 30 нс. Изменение уровня начальной предионизации в пределах  $W = 10^{14} - 10^{18}$  см<sup>-3</sup> · с<sup>-1</sup> практически не сказывается на инкременте неустойчивости. Следует отметить, что стриммерный механизм дугообразования и влияние приэлектродных областей не входили в рамки рассмотрения настоящей работы.

Список элементарных процессов, которые учитывались при численном моделировании пространственно-временных параметров лазера, представлен в таблице. Электронные скоростные константы  $k_1 \div k_{10}$  рассчитывались из уравнения Больцмана [5]. Кинетические уравнения для компонентов смеси и плазмы в разряде решались совместно с уравнением питания лазера и уравнением Больцмана. Кроме модельной цепи накачки с параметрами, приведенными в работе [5], исследовались также случаи, когда 1) питающее напряжение линейно нарастает в интервале  $\Delta t = 50 - 100$  нс до конечного напряжения  $U_0$  ( $U_0 = 15 - 30$  кВ), а также 2) схемы накачки, описанные в [6]. В первой ситуации происходил сдвиг

момента поджига разряда на величину  $\Delta t$ , а во второй имело место наложение временной развертки питающего напряжения на кинетику компонентов плазмы. Поэтому ниже приводятся результаты исследований только для модельной цепи накачки.

Начальная неоднородность, из которой в дальнейшем развивается дуга, моделировалась следующим образом. В момент времени  $t = 0$  включалась внешняя ионизация, скорость которой варьировалась в пределах  $W = 10^{14} - 10^{18} \text{ см}^{-3} \cdot \text{с}^{-1}$  (длительность  $\Delta t = 10 - 30 \text{ нс}$ ). Предполагалось, что в некотором выделенном объеме с площадью  $S_1$  значение  $W$  отличается на величину  $(\Delta W)/W = 1 - 50\%$ . Сечение  $S_1$  выбиралось из условия выполнения неравенств

$$\sqrt{S_1} \gg \sqrt{\lambda_{D,T\tau_h}}, \quad \sqrt{S_1} \gg c_s \tau_h, \quad (1)$$

где  $\lambda_D, \lambda_T$  — соответственно коэффициенты диффузии и температуропроводности,  $c_s$  — скорость звука,  $\tau_h$  — время развития неустойчивости.

При  $\sqrt{S} \sim 1 \text{ см}$  и  $\tau_h < 10^{-7}$  условия (1) легко выполняются.

Левое неравенство (1) позволяет пренебречь диффузионным размытием шнура. В силу правого неравенства можно считать, что концентрация газа в выделенной малой области постоянна. Поскольку площадь шнура много меньше сечения разрядной камеры ( $S_1 \ll S$ ), то поле на квазистационарной стадии определяется проводимостью основной области разряда. Когда же ток в дуге сравнивается с полным током, то поле падает и излучение исчезает.

При моделировании неоднородности поля  $E$  и плотности газа  $N$  предполагалось, что в области с сечением  $S_1$  либо  $E$ , либо  $N$  отличается на величину  $(\Delta E)/E, (\Delta N)/N = \pm 0.5 - 10\%$ .

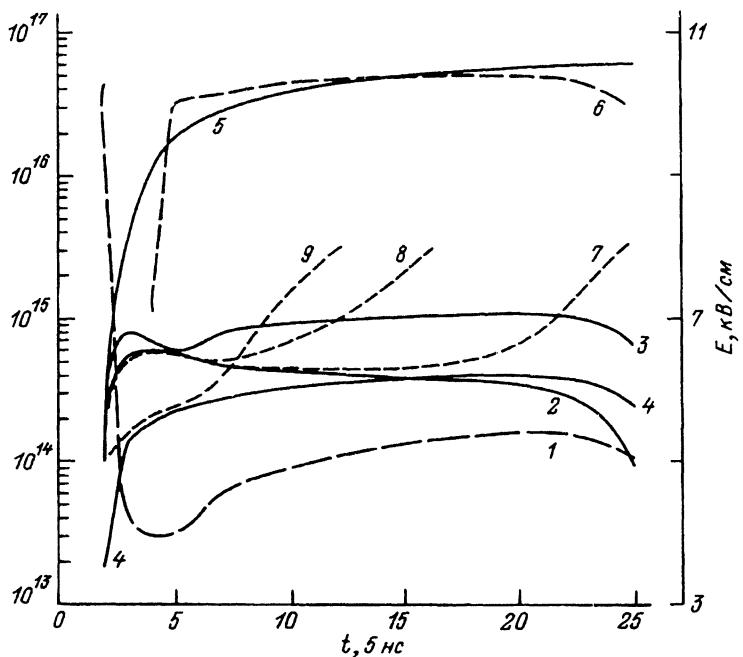
На рис. 1 представлена временная эволюция компонент смеси, плазмы, поля в разрядном промежутке и потока излучения ( $\lambda = 308 \text{ нм}$ ) в резонаторе для неоднородности внешней ионизации  $(\Delta W)/W = 1\%$ . Как видно из рисунка, после квазистационарной стадии концентрация электронов в дуге резко возрастает, напряжение на разрядном промежутке уменьшается и генерация исчезает. Контрагирование плазмы связано с развитием ступенчато-ионизационной неустойчивости, которая особенно ярко проявляется в смеси инертных газов с электроотрицательными и подробно описана в [4, 5, 9]. Следует отметить, что дуга развивается в области более низкой затравочной концентрации электронов. Такое поведение неустойчивости связано с наработкой  $\text{HCl}(v)$  на начальной стадии горения разряда. Баланс электронов ( $n$ ) и развитие неустойчивости в плазме определяются в основном уравнениями (при численном моделировании учитывались все процессы, приведенные в таблице)

$$\frac{dn}{dt} = k_4 n N_{Xe} + (k_5 + k_6) n N_{Xe^*} - k_8 n N_{\text{HCl}} - k_9 n N_{\text{HCl}(v)},$$

$$\frac{dN_{Xe^*}}{dt} = \frac{k_1 + k_2}{2} n N_{Xe} - \frac{k_5 + k_6}{2} n N_{Xe^*} - k_{13} N_{Xe^*} N_{\text{HCl}},$$

$$dN_{\frac{\text{HCl}(v)}{dt}} = k_7 n (N_{\text{HCl}} - N_{\text{HCl}(v)}) - k_9 N_{Xe^*} N_{\text{HCl}}, \quad N_{Xe^*} \approx N_{Xe^{**}}. \quad (2)$$

На начальной стадии разряда участвуют только процессы прямой и ступенчатой ионизации ( $k_1 - k_6$ ), возбуждения  $Xe$  и  $\text{HCl}$  ( $k_1 - k_2, k_7$ ). В



**Рис. 1.** Временная эволюция компонент смеси, поля и потока фотонов в резонаторе.  
 1 —  $E$ ; 2—5 — соответственно концентрации ( $\text{см}^{-3}$ ) электронов  $n$ ,  $Xe^*$ ,  $XeCl^8$ ,  $HCl(v)$  в основной области разряда ( $(\Delta W)/W = 1\%$ ); 6 — поток фотонов ( $\Phi$ ,  $10^8 \text{ см}^2 \cdot \text{s}^{-1}$ ); 7—9 — концентрация ( $\text{см}^{-3}$ ) плазмы в шнуре для  $(\Delta W)/W = 1, 10, 50\%$ .

области отрицательной затравки на этой стадии соответственно накапливается меньшее количество электронов,  $Xe^*$  и  $HCl(v)$ . К моменту выхода  $Xe^*$  на квазистационарное состояние рост концентрации  $Xe^*$  в обеих областях прекращается. Время релаксации  $Xe^*$  определяется скоростью ступенчатой ионизации и составляет величину  $\tau_{Xe^*} \sim 1/(k_{5,6}n) \sim 5 \cdot 10^{-9}$  с (рис. 1,2). Релаксация молекул  $HCl(v)$  к своей стационарной концентрации происходит более медленно  $\tau_{HCl(v)} \sim 1/(k_9n) \sim 2.5 \cdot 10^{-8}$  с. Поэтому в интервале времени  $\tau_{Xe^*} - \tau_{HCl(v)}$  происходит дальнейшее увеличение разности концентраций  $HCl(v)$  между двумя областями разряда с сечениями  $S_1$  и  $S$ . Так как галогеноноситель отвечает за гибель электронов, то более интенсивное прилипание в области  $S$  приводит к тому, что первоначально отрицательное возмущение ( $\Delta n < 0$ ) в  $S_1$  через время  $\tau_{HCl(v)}$  инвертируется в положительное.

После выхода концентраций  $n$ ,  $Xe^*$ ,  $HCl(v)$  на квазистационарные значения применима линейная теория ступенчато-ионизационной неустойчивости. Инкремент неустойчивости  $\gamma$  можно получить линеаризуя уравнения (2) по малым возмущениям [4]

$$\gamma = -\frac{(k_1 + k_2)nN_{Xe}}{4N_{Xe^*}} + \sqrt{\left[\frac{(k_1 + k_2)nN_{Xe}}{4N_{Xe^*}}\right]^2 + k_{13}(k_5 + k_6)N_{Xe^*}N_{HCl}}, \quad (3)$$

где  $n$  и  $N_{Xe^*}$  — концентрации электронов и возбужденных атомов на квазистационарной стадии.

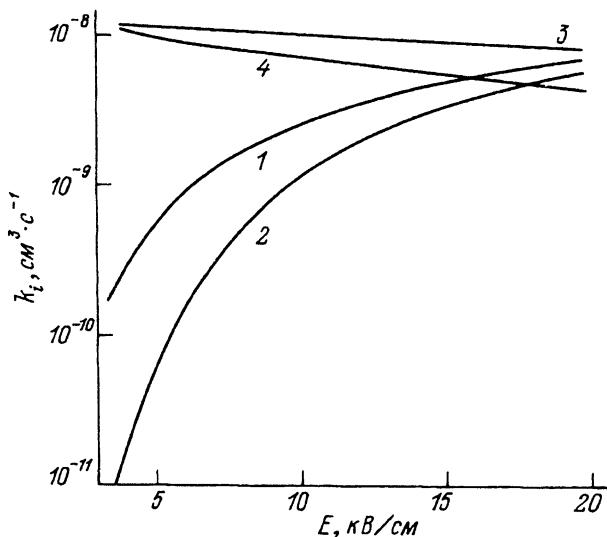


Рис. 2. Зависимость скоростей электронных процессов от электрического поля (полное давление  $p = 2$  атм.).

$1 — k_1, 2 — k_4, 3 — k_7, 4 — k_9.$

Для значений скоростных констант (рис. 2), соответствующих полю и концентрациям, приведенным на рис. 1,  $\gamma \approx 10^{-8}$  с, что находится в согласии со скоростью роста плотности электронов в области  $S_1$  (рис. 1, кривая 7). При увеличении величины неоднородности внешней ионизации процесс дугообразования уже не описывается линейной теорией (кривые 8,9). В случае  $(\Delta W)/W = 50\%$  разряд, минуя квазистационарную стадию, почти сразу начинает переходить в дугу. Динамику остальных компонентов смеси и плазмы для  $(\Delta W)/W = 10, 50\%$  мы не приводим, поскольку она аналогична случаю  $(\Delta W)/W = 1\%$  с учетом соответствующего сдвига во времени влево конечной стадии всех процессов после развития шнура.

Источник внешней ионизации создает в объеме не только ионы, но и более эффективно возбужденные атомы  $Xe^*(Xe^{**})$ , которые участвуют в кинетике разряда. Как показали расчеты, пространственная неоднородность  $Xe^*$  по сравнению с неоднородностью ионизации практически не оказывается на времени развития неустойчивости. В то же время локальное изменение электрического поля или концентрации газа значительно сокращает длительность диффузационного горения разряда (рис. 3). Это связано с тем, что скорости ионизации  $k_4$  и возбуждения  $k_1, k_2$  экспоненциально зависят от  $E/N$  (рис. 2). Развитие шнура здесь также обусловлено ступенчато-ионизационной неустойчивостью и малое возмущение поля выполняет роль затравки, как и в случае неоднородной начальной ионизации.

Дальнейшее понижение поля в локальной области приводит к увеличению длительности однородной стадии разряда (рис. 4), поскольку  $\Delta E$  уже не является малым возмущением и выполняет две функции. С одной стороны,  $\Delta E$  по-прежнему остается затравкой для развития неустойчивости, с другой, инициирует ионизационное размножение электронов. При

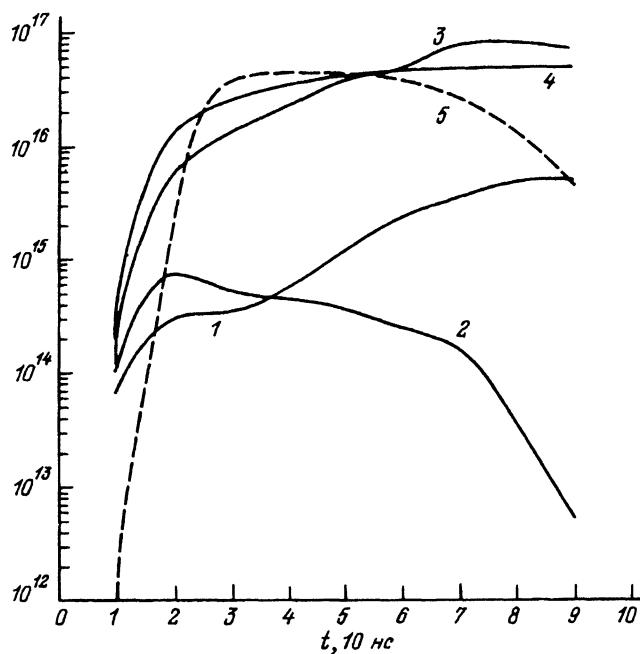


Рис. 3. Динамика развития неустойчивости.

1,3 — концентрации ( $\text{см}^{-3}$ )  $n$  и  $HCl(v)$  в области пробоя; 2,4 — то же в основной области;  
5 — поток фотонов ( $\Phi, 10^8 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ ),  $(\Delta E)/E = -1\%$ .

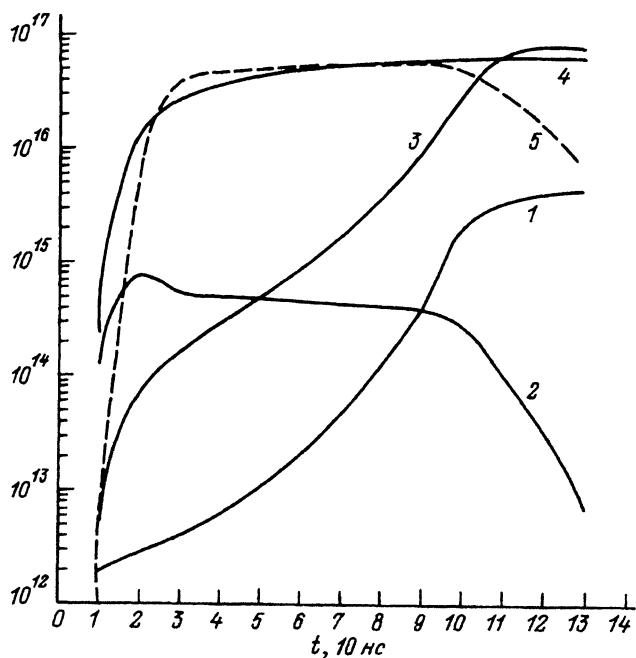


Рис. 4. То же, что и на рис. 3, но  $(\Delta E)/E = -10\%$ .

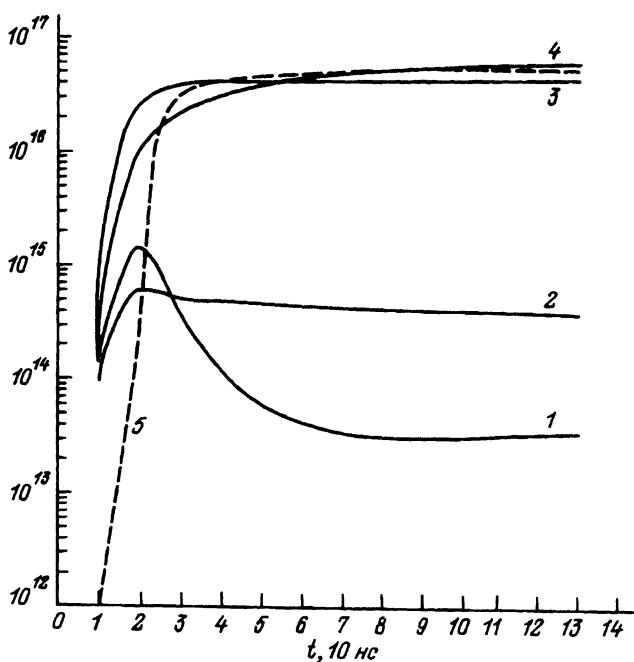


Рис. 5. То же, что и на рис. 3, но  $(\Delta E)/E = +1\%$ .

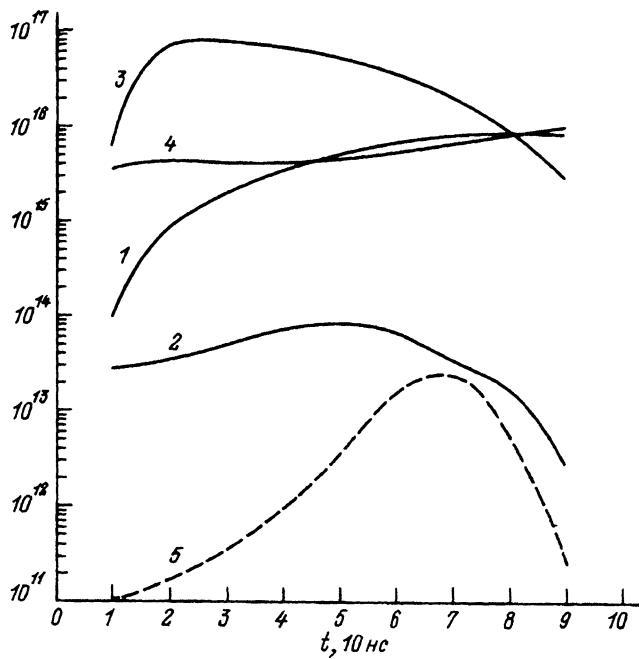


Рис. 6. То же, что и на рис. 3, но 5 — поток фотонов ( $\Phi, 10^7 \text{ см}^{-2} \cdot \text{с}^{-1}$ ),  $(\Delta E)/E = +8\%$ .

значительном уменьшении электрического поля в области  $S_1$  ионизационный процесс и соответственно развитие дуги замедляются.

Увеличение электрического поля в локальной области вначале вызывает перемещение тока в основной разрядный промежуток (рис. 5), а при  $(\Delta E)/E \gtrsim 8\%$  реализуется ситуация, когда вследствие сильной прямой и ступенчатой ионизации разряд сразу переходит в дуговую стадию и лазерное излучение отсутствует (рис. 6). Так как скоростные константы являются функцией  $E/N$ , то аналогичные зависимости с заменой знака перед  $(\Delta N)/N$  наблюдаются в случае локальной неоднородности плотности газа.

Таким образом, к однородности электрического поля в лазерах на галогенидах инертных газов должны предъявляться довольно высокие требования. Локальная неоднородность поля  $\sim 1\%$  уменьшает время излучения лазера до 30–40 нс, а при  $(\Delta E)/E > 8\%$  генерация прекращается, неравномерность начальной предионизации оказывает более слабое влияние на время развития неустойчивости, длительность диффузационной стадии сокращается до 40 нс при  $(\Delta W)/W = 50\%$ .

### Список литературы

- [1] Газовые лазеры / Под ред. И.Мак-Даниеля, У.Нигена. М.: Мир, 1986.
- [2] Королев Ю.Д., Месяц Г.А. Физика импульсивного пробоя газов. М.: Наука, 1991.
- [3] Месяц Г.А., Осипов В.В., Тарасенко В.Ф. Импульсные газовые лазеры. М.: Наука, 1991.
- [4] Багинский В.М., Головинский П.М., Данилычев В.А. и др. // Квантовая электрон. 1986. Т. 13. № 4. С. 751–758.
- [5] Багинский В.М., Головинский П.М., Шедрин А.И. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 12. С. 2340–2345.
- [6] Багинский В.М., Белокриницкий Н.С., Головинский П.М. и др. // Квантовая электрон. 1990. Т. 17. № 11. С. 1390–1394.
- [7] Levin L.A., Moody S.E., Klosterman E.L. et al. // IEEE J. Quant. Electr. 1981. Vol. 17. N 12. P. 2282–2289.
- [8] Kannari F., Suda A., Obara M. et al. // IEEE J. Quant. Electr. 1983. Vol. 19. N 10. P. 1587–1600.
- [9] Войтик М.Г., Молчанов А.Г. // Препринт ФИ АН СССР. М.: 1978. № 211. 23 с.

Институт физики  
Киев

Поступило в Редакцию  
23 июня 1992 г.